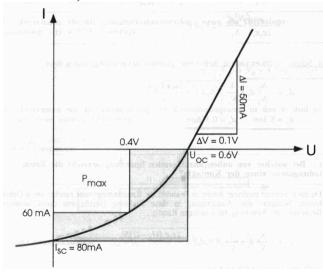
ÜBUNGSBLATT 10

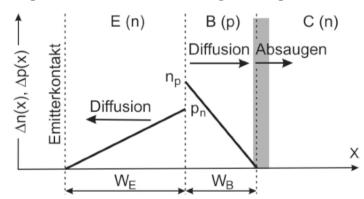
Beispiel 37 (Solarzelle):

Bestimmen Sie aus der gegebenen Strom-Spannungkennlinie einer Silizium-Solarzelle den Kurzschlußstrom, die Leerlaufspannung, die maximale (elektrische) Leistung, den Füllfaktor, den Serienwiderstand und den Wirkungsgrad der Solarzelle. Die aktive Fläche der Solarzelle beträgt

A=2.6 cm⁻², die Solarkonstante S = 925 Wm⁻².



Beispiel 38 (Stromverstärkung des Bipolartransistors):



Der aktive Betrieb eines npn-Bipolartransistors ist dadurch gekennzeichnet, dass die BE-Diode in Flussrichtung und die BC-Diode in Sperrichtung gepolt ist. Minoritätselektronen werden vom n- ins p-Gebiet injiziert, diffundieren durch die Basis und werden schließlich durch das Feld des in Sperrichtung gepolten BC Übergangs abgesaugt.

1

 U_{BE} steuert die Elektronenkonzentration am BE-Interface gemäß $n_p = \left(\frac{n_i^2}{N_{A,B}}\right) \exp\left(U_{BE}/U_T\right)$, und somit den Kollektorstrom I_C . (N_{A,B}: Akzeptorkonzentration in der Basis). Andererseits werden natürlich auch $p_n = \left(\frac{n_i^2}{N_{D,E}}\right) \exp\left(U_{BE}/U_T\right)$ (N_{D,E}: Donatorkonzentration im Emitter) Minoritätslöcher von der Basis in den Emitter injiziert, welche zum Emitterkontakt diffundieren und den Basisstrom I_B verursachen. Da W_B und W_E in der Regel viel kürzer als

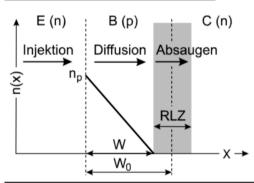
die Diffusionslängen L_n bzw. L_p gewählt werden, ergibt sich sowohl in der Basis, als auch im Emitter das für die kurze Diode charakteristische "Diffusionsdreieck" (siehe Abbildung). Die Überschusskonzentration am BC-Interface bzw. am Emitterkontakt sei ≈ 0 .

- (a) Berechnen Sie aus den Diffusionsdreiecken I_C bzw. I_B , und damit schließlich die Stromverstärkung des Bipolartransistors $B = I_C / I_B$ (ohne Rekombination).
- (b) Elektronen gehen auf ihrem Weg vom Emitter zum Kollektor in der Basis durch Rekombination verloren. Sie tragen damit zu $I_{\rm B}$, nicht aber zu $I_{\rm C}$ bei, weil die durch Rekombination verlorenen Löcher vom Basisstrom nachgeliefert werden müssen. Dieser Rekombinationsstrom beträgt $I_{\rm rec} = |Q_{\rm S}|/\tau_{\rm n}$. $Q_{\rm S}$ ist die gesamte Elektronenüberschussladung in der Basis, $\tau_{\rm n}$ bezeichnet die Rekombinationszeit. Zeigen Sie, dass man unter Berücksichtigung dieses Rekombinationsstromes folgenden Ausdruck für die Stromverstärkung erhält:

$$B = \left(\frac{D_p}{D_n} \frac{W_B}{W_E} \frac{N_{A,B}}{N_{D,E}} + \frac{1}{2} \frac{W_B^2}{\tau_n D_n}\right)^{-1}$$

Wie ist ein npn-Bipolartransistor zu dimensionieren, damit seine Stromverstärkung möglichst groß wird ?

Beispiel 39 (Early-Effekt):



Beim aktiven Betrieb eines npn-Bipolartransistors steuert die kleine Basis-Emitterspannung *UBE* die Elektronenkonzentration *np* am BE-Interface

gemäß
$$n_p = \left(\frac{n_i^2}{N_{A,B}}\right) \exp(U_{BE}/U_T)$$
 und somit den

Kollektorstrom I_C . Eine schwache Abhängigkeit des Kollektorstroms von $U_{\rm CB}$ wird durch den sog. **Early-Effekt** verursacht: Eine höhere Sperrspannung $U_{\rm CB}$ bewirkt eine wachsende RLZ zwischen C und B. Die effektive Basisdicke W wird kleiner, das Diffusionsdreieck steiler und $I_{\rm C}$ größer.

Gegeben: Silizium npn-Transistor; Basisdicke (bei $U_{\rm CB}=0$): $W_0=1~\mu{\rm m}$; Dotierungen: $N_{\rm D,E}=10^{19}~{\rm cm}^{-3},~N_{\rm A,B}=10^{17}~{\rm cm}^{-3},~N_{\rm D,C}=10^{15}~{\rm cm}^{-3}$; Querschnittsfläche: $A=100~\mu{\rm m}^2$; $T=300~{\rm K}$. Hinweis: Berechnen Sie den Diffusionskoeffizienten $D_{\rm n}$ aus der Beweglichkeit (μ =800 cm²/(Vs)).

- (a) Berechnen Sie den Earlyleitwert $g_3 = |dI_c/dU_{CB}|$ bei $U_{BE} = 0.9 \text{ V}$ und $U_{CB} = 3 \text{ V}$.
- (b) Bei sehr großem U_{CB} frisst die RLZ die gesamte Basis auf: Dieser **Punch-through-Effect** stellt eine Grenze für U_{CB} dar. Bei welcher CB-Sperrspannung tritt er auf?

Beispiel 40 (Bandstruktur von Halbleiterhetero-Übergängen)

Konstruieren Sie für die beiden Halbleiter GaAs ($E_G = 1.42$ eV, Elektronenaffinität $\chi = 4.08$ eV) und ZnSe ($E_G = 2.67$ eV, Elektronenaffinität $\chi = 4.08$ eV) die Bandschemata der Übergänge: n-GaAs/n-ZnSe, p-GaAs/p-ZnSe, p-GaAs/n-ZnSe und n-GaAs/p-ZnSe. Die Fermienergie der dotierten Halbleiter soll dabei jeweils 0.4 eV von der jeweiligen Bandkante entfernt liegen.